# 第9章 発光デバイス

半導体デバイスを専門としない方たちでも EL (エレクトロルミネッセンス) という言葉はよく耳にするのではないだろうか。これは電界発光の意味で、ディスプレイや LED 電球の基本的な動作原理を表す言葉でもある。半導体は我々の高度情報社会の基盤であることは言うまでもないが、情報端末と人間とのインターフェースとなるディスプレイおいても、今や半導体の技術範疇にある。この章では、光を電荷注入により発することができる直接遷移半導体について学び、pn接合を原理とした発光ダイオード、レーザーダイオードについて知識を深めていきたい。ここでは基礎習得に紙面を割くことにするが、発光デバイスの設計開発にかかわる方、さらに知識を深めたい方は、電磁波工学、量子力学、固体量子力学を別途学んでいただきたい。

## 1. 直接遷移半導体と間接遷移半導体

発光ダイオードやレーザーダイオードを 構成する半導体は、一部例外はあるものの 基本的には**直接遷移半導体**と呼ばれる材料 によって構成される。直接遷移半導体は、図 1に示すように、横軸を電子の波数、縦軸を 電子のエネルギーとしたバンド図において、 価電子帯の上端と伝導体の下端が同じ波数 に位置することを特徴とする。

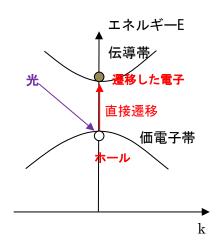


図1直接遷移半導体の光吸収過程

半導体で価電子が光を吸収するときに、エネルギーと運度量が保存されなければな

らない。価電子の光を吸収する前の波数を  $k_i$  とし、光吸収をした後の電子の波数を  $k_f$  とする。光の波数を  $k_p$  としよう。すると、運動量保存の式として、

 $\hbar k_i + \hbar k_p = \hbar k_i$  (1) がなりたつ。波の波数にディラック定数  $\hbar$ をかけると運動量となる。

波数 k は波長を $\lambda$ とすると  $2\pi/\lambda$ となる。 一般に結晶格子内の電子の波長は1 Å程度 であるのに対して、光の波長は1000Å以上 である。したがって、(1)式の中で、光の波 数 kp は無視できるほど小さい。すなわち、  $k = k_i$ が成り立ち、光吸収して遷移する前と 後では電子の波数に変化はないことが分か る。つまり、直接遷移半導体では、バンドギ ャップに相当する光を吸収すると、電子の 波数に変化がおきず、直接、伝導体に遷移で きる。これを**直接遷移**という。この逆で、伝 導帯にある電子は、バンドギャップに相当 するエネルギーの光を放出して、価電子帯 のホールと再結合する。これが、エレクトロ ルミネッセンス(電界発光、ELと略す)で の発光の原理となる。

一方、間接半導体では、価電子帯上端と伝 導帯下端が違う波数位置にあるため、励起 された電子はフォノンの助けを借りて、伝 導帯の下端に遷移する。これを**間接遷移**と いう。フォノンは格子の熱振動が原因であ り、室温程度のエネルギーでもフォノンは 存在するが、間接遷移による光吸収の確率 は価電子の存在確率にフォノンとの遭遇確 率がかかるので、直接遷移に比べると低く なる。伝導体の電子は価電子帯のホールを 見つけて再結合するわけだが、この逆の過 程で直接再結合する確率は低く、不純物や 格子欠陥のよる準位を通した、間接再結合 により再結合する。したがって、バンドギャ ップ相当のエネルギーの光が出る確率は非 常に低い。

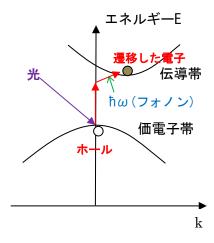


図 16 間接遷移半導体のエネルギーバンド図

表 1 主要な直接遷移半導体とそのバンドギャップ (300

結晶名	バンドギャップ(eV)	結晶名
GaAs	1.43	PbS
GaSb	0.78	PbSe
InP	1.35	CdS
GaN	3.4	CdTe
InSb	0.18	SnTe

表1に代表的な直接遷移半導体とそのバンドギャップを列挙する。代表的なものは、GaAsである。これはRF用高速トランジスタに使われるほか、赤色LEDの材料となる。近年、青色LEDで注目を集めているGaNであるが、これはInと混ぜることでバンドギャップを調整でき、青、紫の発光を得ている。InSbは赤外センシング用に使われる。バンドギャップが小さいため、室温では熱雑音の影響が出てしまうため、液体窒素温度に冷やして、赤外分光装置のディテクタとして使われている。CdSは可視光応答の光スイッチとして活用される。

発光材料として間接半導体ではあるが、 不純物をドープして、その作る準位によっ て発光特性を得るものとして、**GaP** があ り、緑の発光ダイオードに使われている。

このほか、近年注目を集めている発光材料として、ZnOなどの酸化物半導体がある。様々な材料探索がすすめられているが、さまざまな材料元素を合金化させることで、探索の余地はまだまだあり、いささか錬金術の感もあるが、今後も新規発光材料のニュースには目が離せない。

### 2. 発光ダイオード

発光ダイオード (Light Emitting Diode, LED) は、直接遷移半導体でpn接

合を作り

注入された電子やホールが再結合すると、直接再結合をとおして光を得ることを原理としている。繰り返しになるが、間接遷移半導体では、再結合する際に間接再結合をするために発光特性は得られない。図3に示されるように、pn接合に順バイアスを加えると、接合の障壁が弱まり、n型層から電子が、p型層からホールが反対の層に注入される。注入した電子、ホールが再結合するときにバンドギャップに相当する光が放出される。

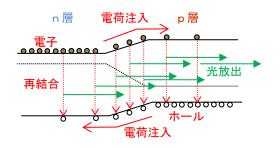


図3 発光ダイオードの発光過程

実際のLEDの写真を図4に示す。ここで示されるものは、砲弾型と呼ばれるもので、透明樹脂の内部にLEDチップが封入され、頭が丸みを帯びているのは、この曲面がレンズの働きをし、光を効率よく取り前方に取り出すための仕組みでもある。LEDは足が長いほうがアノード(正極)、短い方がカソード(負極)である。

図 5 に LED の典型的な電圧電流特性を示す。これも p n 接合ダイオードなので、I-V 特性は整流方程式に従う。

$$I = I_0 \left( \exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right) \tag{2}$$

この式において、 $I_0$ は比例定数で、半導体層の拡散やダイオードの面積によって決まる数値である。qは単位電荷(素電荷)、Vはバイアス電圧、nは理想係数で通常 1から 2 の間である。Si ダイオードと大きく異なるのは、順バイアスで ON になるのが、 $2 \sim 3V$  と大きいことである。通常 Si では  $0.55 \sim 0.6V$  程度であるが、可視光発光の LED では、バンドギャップが大きい分、内蔵電位が大きくなり、2V 以上のバイアスを要する。

ここで LED の回路での使い方について 説明する。たとえば 5V の電源ラインがあって、LED を点灯させたい場合、図 6 に示すような直列抵抗を挟んで、電流制限をかけて使う。LED の大きさにもよるが、3mm 径のものであれば、5mA も流せば十分である。図 5 からもわかるように、LED は 2.5V で ON になるので、(5V-2.5V) /5mA=500  $\Omega$  と電流制限抵抗を決めることかできる。このときの抵抗のワット数は5mA $\times 2.5$ V=12.5mW となり、この値に対して十分な余裕を持つ抵抗を使用する。

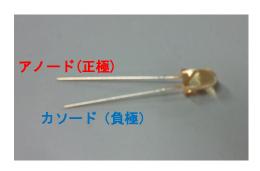


図4 砲弾型 LED

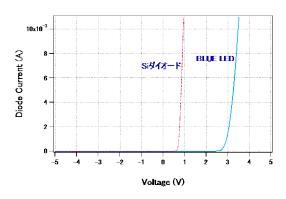


図5 LED の典型的な電圧電流特性

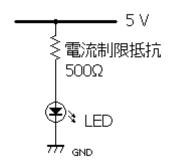


図6 LED点灯のための回路

余談であるが、LED は通電すれば発光 デバイスとなるが、微小電流計をつなげ ば、光センサーとして活用できる。これは 空乏層内部に光が入ると、光を吸収して、 電子とホールの対が生成され、電荷分離し て、電流として出力される。光センシング 用に専用のフォトダイオードを光学メーカ ーから購入すると、1個千円以上はする が、多くの事例で、1個30円のLEDで 代用できる場合が多い。これは予算の限ら れた大学研究者の生活の知恵でもある。

#### 3. レーザーダイオード

半導体レーザーに用いられる代表的な材料に GaAs と、GaAs と AlAs との混晶である  $Al_xGa_{1-x}As$  がある。さらに四元系になる

が、 $A1_xGa_{1-x}As_yP_{1-y}$ や  $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ も重要で、混晶比なるx、y を適宜調整することでバンドギャップを  $0.4\sim2.2eV$  まで自由に可変することができる。これら材料は GaAs 基板との格子整合がよく、GaAs を基板として、固体分子線エピタキシー

(MBE) や化学気相堆積法(CVD)を用いて、 上記濃度調整が施された膜を形成して、レ ーザーダイオードとして使う。

図7にレーザーダイオードの構造を示 す。この構造はファブリー・ペロー型共振 器と呼ばれるもので、発光層の両端を鏡面 として、電極から電流を通電することで発 光した光が両端で反射し、内部で共振を起 こし、端面から光が出射される。通常この 共振器は直方体の形をとるが、光の出射面 とは別の側面は粗加工を施し、この方向で の光の共振を防止する。図のように、GaAs の上下をワイドギャップの Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As で挟 むことで、この層での光の吸収を防止し、 しかも GaAs との屈折率差もあることか ら、効率よく GaAs 層に光を閉じ込めるこ とができる。このような構造とすること で、レーザー発振するバイアス電流を低減 させる効果がある。レーザー発振を開始す る電流密度を**閾値電流密度**といい、半導体 レーザーの開発の分野ではこの値をいかに 低減させるかが重要となっている。

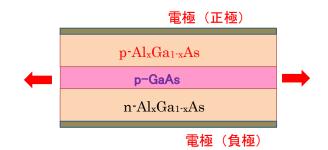


図7 二重ヘテロ型レーザーダイオード の構成

## 参考文献

- 1) 直接遷移、間接遷移の機構については 次の文献がわかりやすい。 C. Kittel 固体物理学入門(上)丸善 出版
- 2) 半導体材料の特性は次の文献によくまめられている。

電気学会大学講座 電気電子材料工学

- 3) 半導体レーザーの基礎については、次の 文献から学ぶこと勧める。
  - S. M. Sze 半導体デバイス 基礎理論 とプロセス技術 産業図書